



**CENTRALNA KOMISJA
DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW**

Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

Nr BCK – VI – L – 6870/16

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016r.
tel. 022 826-82-38
tel./ fax. 022 656-63-28
e-mail: kancelaria@ck.gov.pl

**Dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica**

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r, poz. 1852, ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 249), zwana dalej ustawą, informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzi:

1. przewodniczący komisji – prof. Leszek Rutkowski – Politechnika Częstochowska
2. sekretarz komisji – dr hab. Paweł Rotter – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. recenzent – prof. Ewa Grabska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
4. recenzent – prof. Krystyna Balińska- Politechnika Poznańska
5. recenzent – prof. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
6. członek komisji – dr hab. Bogdan Trawiński-Politechnika Wrocławska
7. członek komisji – prof. Tomasz Szmuc - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Adama SĘDZIWEGO wszczętego w dniu 20 kwietnia 2016r., w dziedzinie *nauk technicznych*, w dyscyplinie informatyka.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Wydziału z uprzejmą prośbą o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, ww. osób o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji kandydata.

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy, w formie papierowej

Do wiadomości:

- dr Adam Sędziwy
DZIENNIK PODAWCZY WYDZIAŁU EAIIB
Wpłynęło dnia 2016-07-18
Zarejestrowano pod nr WEAIIB 511-3-3/16
Podpis
Wydano do odbioru

SEKRETARZ KOMISJI

Prof. dr hab. Hubert Izdebski